KSIS Annual Meeting

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금) 한국교통대학교

■ 날짜 및 장소

- 주제: 실리콘 화학의 창조와 도전, 그리고 발전
- 날짜: 2015년 2월 12~13일(목~금)
- 중요 마감 일자
  - 발표 신청 및 초록 접수: 1월 20일(화) ~ 2월 1일(일)
  - 발표 및 초록 접수 마감: 2014년 2월 1일(일) 17:00
  - 사전등록 마감: 2월 5일(목)
- 장소: 한국교통대학교 충주캠퍼스 대학본부(본관 E8 건물) 202호
- 주최: (사)한국실리콘학회
- 주관: 한국교통대학교
- 문의: amksis@ksis.re.kr, 박성영 교수(parkchem@ut.ac.kr, 043-841-5225)

■ 등록안내

회원구분	2015 연회비	제4회 학술발표회 참가비	
		사전등록	현장등록
정회원	50,000 원	70,000 원	90,000 원
학생회원	20,000 원	40,000 원	60,000 원
단체회원	300,000 원	70,000 원	90,000 원
비회원일반	-	120,000 원	140,000 원

- 박사 후 연구원은 정회원에 속함
- 참가자 전원 2월 12일 저녁식사 제공
- 단체회원 연회비를 결제한 사업체의 직원은 개인연회비 없음

The 4th Annual Meeting of the Korean Silicon Society

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

KSIS Annual Meeting

"실리콘 화학의 창조와 도전, 그리고 발전"

2015년 2월 12~13일 (목~금)

한국교통대학교 충주캠퍼스 대학본부 (E8) 202호

주최 KSIS 한국실리콘학회 The Korean Silicon Society

주관 국립 한국교통대학교

Scientific Program

한국실리콘학회 The Korean Silicon Society

The 4th Annual Meeting of the Korean Silicon Society

"실리콘 화학의 창조와 도전, 그리고 발전"

2015.02.12(목) 한국교통대학교 대학본부 202호	
10:00~13:00	등록 및 포스터 부착
12:30~13:30	제4회 한국실리콘학회 정기총회 (대학본부 202호)
13:10~13:40	개 회
13:40~14:40	**PL-1 이명의 교수 (연세대, 정년퇴임 기조강연)** Organosilicon Chemistry: From Molecules to Materials
14:40~14:50	COFFEE BREAK
14:50~15:50	**PL-2 김정균 교수 (동아대, 정년퇴임 기조강연)** Big Is Beautiful and Useful: Preparation and Usability of Carbosilane Dendrimers
15:50~16:50	**PL-3 지원영 박사 (HRS CEO, 기조강연)** 국내 실리콘고무 기술의 개발동향
16:50~17:00	기념사진 촬영
17:05~17:35	제10회 한국실리콘화학산업연구조합 정기총회 (대학본부 302호)
17:05~18:10	포스터 발표
18:10~20:00	WELCOME RECEPTION

2015.02.13(금) 한국교통대학교 대학본부 202호	
09:00~09:30	**IL-1 김철현 박사 (연세대 화학 및 의화학과)** Syntheses and Characteristic Evaluation of Multi-functional Siloxanes: Thixotropy Controllable Siloxane Materials for Applying to Protection of Electronic Devices
09:30~10:00	**IL-2 박성진 박사 (연세대 화학 및 의화학과)** Syntheses and Applications of Alkoxycyclosilanes
10:00~10:30	**IL-3 김진웅 교수 (한양대)** 실리콘 나노에멀젼의 제조 및 응용
10:30~10:40	COFFEE BREAK
10:40~11:10	**IL-4 김병희 박사 (다미폴리켐 CEO)** 변성실리콘의 합성과 응용
11:10~11:40	**IL-5 김종길 교수 (한양대·이엔비나노텍 CEO)** New Process Technology of Nanoporous Silica and Its Potential as Reinforcing Filler in Silicone Polymer Industry
11:40~13:00	LUNCH
13:00~13:30	**IL-6 장은석 박사 (MPM 연구소장)** 유기규소화학산업 태동기의 역사
13:30~14:00	**IL-7 인인식 교수 (한국교통대)** Optoelectrical Properties of Nanomaterials Based on Single Elements 단일 원소 기반 나노소재의 전기광학적 특성
14:00~14:30	**IL-8 손홍래 교수 (조선대)** Detection of Explosives Using Silicon-Based Nanomaterials
14:30~14:40	폐 회

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금)) 한국교통대학교

■ 학술발표회 발표신청

✓ 학술발표회는 초청강연, 구두발표, 포스터발표의 형식으로 진행될 예정
일반구두 발표(2015-02-13 오후) : 한정된 인원 구두발표 신청
포스터 발표(2015-02-12 오후) : 모든 회원 신청
기업체 소개 포스터 발표(2015-02-12 오후) : 기업체 소속 정회원 신청

✓ 초록은 첨부된 양식에 맞추어 영문 또는 국문으로 1페이지 이내로 작성하여 2월 1일(일)까지 제출 (신청된 발표내용이 한국실리콘학회 학술발표회의 주제와 맞지 않을 경우 조직위원회에서 거부 할 수 있습니다.)

■ 등록안내

- 사전등록 기간: 1월 20일(화) ~ 2월 5일(목)
- 사전등록은 한국실리콘학회 홈페이지에(www.ksis.re.kr) 로그인 후 온라인 결제 시스템을 이용하시고, 회원정보수정에서 회원정보를 확인하여 주십시오.
- 현장등록: 2월 12일 등록데스크에서 현금 또는 카드로 결제

■ 문의처 및 오시는 길

박성영 교수 (한국교통대)
최미나 연구원 (한국교통대)
TEL: 043-841-5250
E-mail: parkchem@ut.ac.kr
lovechoimi@ut.ac.kr
http://www.ksis.re.kr

주최 (사) 한국실리콘학회 | 주소 (463-943) 경기도 성남시 분당구 정자일로 1, A-1702
사업자등록번호 224-82-14917 | 대표자 유복렬 | Tel 031-728-1230 | Fax 031-728-1060

제4회 한국실리콘학회 총회 및 학술발표회

2015년 2월 12~13일(목~금)) 한국교통대학교

■ 학술발표회장 안내

학술발표회장 오시는 길(대중교통)

- 서울 → 충주(동서울터미널, 강남터미널 1시간 30분)
  승차 시 "한국교통대학교 하차"라고 언급하면 교통대학 30m 전방에서 하차 가능
- 수원 → 충주(직통, 직행 1시간 30분)
- 청주 → 충주(직통, 직행 1시간)
- 원주·제천 → 충주(직행 50분)
- 문경·점촌 → 충주(직행 1시간)
- 충주시외버스터미널 → 한국교통대학교(주덕방향 시내버스 5분)

■ 한국교통대학교 캠퍼스 안내